WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH D ERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶:

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 99/43084

H03H 9/05, 9/10, 9/25

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

26. August 1999 (26.08.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE99/00307

(22) Internationales Anmeldedatum: 5. Februar 1999 (05.02.99)

(30) Prioritätsdaten:

198 06 818.2

18. Februar 1998 (18.02.98) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS GMBH & CO. KG [DE/DE]; Balanstrasse 73, D-81541 München (DE). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder: und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): STELZL, Alois [AT/DE]; Traunsteinstrasse 33, D-81549 München (DE). KRÜGER, Hans [DE/DE]; Peralohstrasse 13, D-81737 München (DE). DEMMER, Peter [DE/DE]; Bertelestrasse 24, D-81479 München (DE).

AKTIENGE-SIEMENS (74) Gemeinsamer Vertreter: SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).

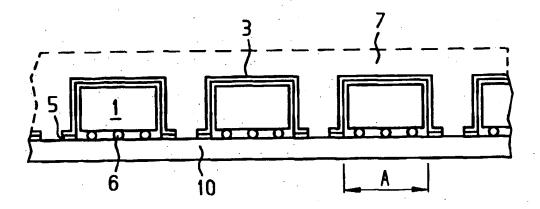
(81) Bestimmungsstaaten: CA, CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR. IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: PROCESS FOR MANUFACTURING AN ELECTRONIC COMPONENT, IN PARTICULAR A SURFACE-WAVE COM-PONENT WORKING WITH ACOUSTIC SURFACE WAVES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES ELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS, INSBESONDERE EINES MIT AKUSTISCHEN OBERFLÄCHENWELLEN ARBEITENDEN OFW-BAUELEMENTS



(57) Abstract

In a process for manufacturing a surface-wave filter, a carrier plate 10 which can be subdivided into base plates 2 is provided with printed circuits in each base plate zone A and these are contacted with the active structures of surface-wave chips 1 by a flip-chip technique. A metal or plastic foil 3 or 4 is then laid on the carrier plate 10 fitted with chips and then processed under heat and pressure, for example, so that each chip 1 - except for the chip surface facing the carrier plate 10 - is enveloped and hermetically sealed on the carrier plate surface in the zones between the chips.

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2002-504773 (P2002 - 504773A)

(43)公表日 平成14年2月12日(2002.2.12)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)	
H03H	3/02	•	Н03Н	3/02	С	5 J O 9 7	
H01L 2	3/02		H01L	23/02	. C	5 J 1 O 8	
H03H	9/05		H03H	9/05			
•	9/25		4	9/25	· A	• •	

審查請求 未請求 予備審查謝求 有 (全 16 頁)

(21)出願番号 特膜2000-532914(P2000-532914) (86) (22)出願日 平成11年2月5日(1999.2.5) (85)翻訳文提出日 平成12年8月17日(2000.8.17) (86)国際出願番号 PCT/DE99/00307 WO99/43084 (87)国際公開番号 (87)国際公開日 平成11年8月26日(1999.8.26) (31)優先権主張番号 198 06 818.2 (32)優先日 平成10年2月18日(1998.2.18) (33) 優先権主張国 ドイツ (DE)

(81) 指定国 EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE), CA, CN, J P, KR, US

(71)出願人 エプコス アクチエンゲゼルシャフト

EPCOS AG

ドイツ連邦共和国 ミュンヘン ザンクト - マルティン - シュトラーセ 53

(72) 発明者 アロイス シュテルツル

ドイツ連邦共和国 ミュンヘン トラウン

シュタインシュトラーセ 33

(72)発明者 ハンス クリューガー

ドイツ連邦共和国 ミュンヘン ペラロー

シュトラーセ 13

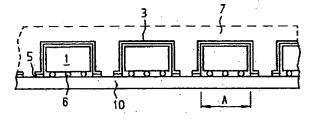
(74)代理人 弁理士 矢野 敏雄 (外4名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 電子コンポーネントの作製方法、例えば、音響表面波で動作する表面波ーコンポーネントの作製 方法

(57)【要約】

音響表面波で動作する表面波(OFW)-フィルタの作 製方法において、ベースプレート(2)に細分化可能な 支持体板(1 0)に、ペースプレート-領域(A)に て、それぞれプリント配線ないし導体路を備え、該導体 路を表面波チップ(1)のアクティブなフィルタ構造に フリップチップ技術でコンタクト接触接続し、その後金 属ー又はプラスチックシートを、チップを備えた支持体 板(10)上へ被着し、例えば次のようにプリントない し加圧及び加熱処理する、即ち、支持体板(10)のほ うに向いたチップ面を除いて、当該のカパーシートは、 各チップ(1)を包み込み、チップ(1)間の領域にて ベースプレート(2)上にシールされて当接載置される ように処理する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子コンポーネントの作製方法、例えば、音響表面波で動作する表面波 (OFW) ーコンポーネントの作製方法であって、前記コンポーネントは、圧電性サブストレート及びアクティブなフィルタ構造を備えたチップ (1)を有し、該チップは、ベースプレート (2)の導体路ないしプリント配線にコンタクト接触接続されており、また、キャップ状のケーシングを有し、前記キャップ状のケーシングは、チップを包み込み、ベースプレート (2)上にシールされて載置されているものであるようにした当該のコンポーネントの作製方法において、

ベースプレート (2) に細分化可能な支持体板 (10) に、ベースプレートー領域 (A) にて、導体路ないしプリント配線を備え、チップ (1) を、ベースプレート (2) 一領域 (A) ごとに、それの導体路ないしプリント配線にフリップチップ技術でコンタクト接触接続し、カバーシートを、チップを備えた支持体板 (10) 上へ被着し、カバーシートを、次のように処理する、即ち、支持体板 (10) のほうに向いたチップ面を除いて、当該のカバーシートは、各チップ (1) を包み込み、チップ (1) 間の領域にて、支持体板一面上に載置されるようにし、支持体板 (10) は、個々の表面波ーコンポーネント (1, 2) に分離されるようにしたことを特徴とする電子コンポーネントの作製方法、例えば、音響表面波で動作する表面波ーコンポーネントの作製方法。

【請求項2】 カバーシートとしてプラスチックシート(4)を使用することを特徴とする請求項1記載の方法。

【請求項3】 カバーシートとして金属被覆の施されたプラスチックシート (4) を使用することを特徴とする請求項1記載の方法。

【請求項4】 カバーシートとして、支持体板(10)のほうに向いた面上に接着剤被覆の施されたプラスチックシート(4)を使用することを特徴とする 請求項1から3項までのうち何れか1項記載の方法。

【請求項5】 カバーシートとして、B一状態における接着剤材料から成る プラスチックシート(4)を使用することを特徴とする請求項1から4項までの うち何れか1項記載の方法。 【請求項6】 カバーシートとして金属シート(4)を使用することを特徴とする請求項1記載の方法。

【請求項7】 支持体板(10)は、ベースプレート寸法に相応してろう付け可能な金属ラスタ(5)で被覆され、チップの装備された支持体板(10)上にカバーシートとして金属シート(4)が被着され、処理され、ここで、該金属シート(4)は、一支持体板(10)に隣接するチップ面を除いて一各チップ(1)を包み込み、そして、チップ(1)間の領域にてろう付け可能な金属ラスタ(5)上に当接載置され、これにろう付けされるようにしたことを特徴とする請求項1から6項までのうち何れか1項記載の方法。

【請求項8】 カバーシートは、あらかじめ、ベースプレート (2) により 定まる網目スクリーン尺度にて、キャップ状に深しぼりされ、チップの装備され た支持体板 (10) 上へ折り返され、それの、支持体板 (10) 上へ載置されて いる領域を以て支持体板 (10) に結合されるようにしたことを特徴とする請求 項1から7項までのうち何れか1項記載の方法。

【請求項9】 カバーシートを、プリントないし加圧-及び熱処理によりチップ(1)及び支持体板(10)上へ被着するようにしたことを特徴とする請求項1から8項までのうち何れか1項記載の方法。

【請求項10】 カバーシートを、超音波一供給により金属ラスタ (5) に沿って支持体板 (10) に結合するようにしたことを特徴とする請求項1から8項までのうち何れか1項記載の方法。

【請求項11】 プリントないし加圧-及び熱処理を真空下で行うことを特徴とする請求項9項記載の方法。

【請求項12】 支持体板(10)としてセラミック又はプラスチック板を 使用することを特徴とする請求項1から8項までのうち何れか1項記載の方法。

【請求項13】 支持体板(10)として、両側にて導体路ないしプリント 配線で被覆されたコンタクト接触接続されたセラミック又はプラスチック板を使 用することを特徴とする請求項1から8項までのうち何れか1項及び12項記載 の方法。

【請求項14】 カバーシートは、チップ(1)を包み込みの後、プラスチ

ックで鋳込み、又は、コーティングせしめられることを特徴とする請求項1から 8項までのうち何れか1項記載の方法。

【請求項15】 セラミック又はプラスチックシート (3;4)の外面及び /又は内面上に、減衰ダンピングマスから成る多層配列体を被着し、該多層配列 体は、場合により、鋳込みプラスチックーマス、又は、コーティングマスと共働 して障害的な音響容積体積波を減衰することを特徴とする請求項1から8項まで のうち何れか1項及び14項記載の方法。

【請求項16】 減衰ダンピングマスとして充填されたエポキシ樹脂を使用することを特徴とする請求項15項記載の方法。

【請求項17】 SiO₂、W、WO₃又はAgで充填されたエポキシ樹脂を使用することを特徴とする請求項16項記載の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

本発明は、電子コンポーネントの作製方法、例えば、音響表面波で動作する表面波 (OFW) ーコンポーネントの作製方法であって、前記コンポーネントは、 圧電性サブストレート及びフィルタ構造を備えたチップを有し、該チップは、ベースプレートの導体路ないしプリント配線にコンタクト接触接続されており、また、キャップ状のケーシングを有し、前記キャップ状のケーシングは、チップを包み込み、ベースプレート上にシールされて載置されているものであるようにした当該のコンポーネントの作製方法に関する。

[0002]

障害的周囲環境の影響、殊に、化学的に浸食性の物質及び湿気からの保護のため、フリップチップ技術で、即ち、バンプないしボールを用いてセラミック又はプラスチックーベース板の導体路ないしプリント配線にコンタクト接触接続されたアクティブなフィルタ構造のもとで、ベース板とチップとの間に、場合により多層の、通常2層の構造化された保護層が、一出願人から称するとPROTEC一が配置される。前記保護層による保護のもとで、表面波(OFW)ーフィルタは、フリップチップ技術ーボンディングにより鋳込みマス、例えば、エポキシ樹脂でアンダーフィルされ、鋳込みされ、ここで、アクティブなフィルタ構造が被覆されることはなく、それにより、表面波が許容されない位に減衰されることはない。

[0.003]

明らかになったところによれば、フリップチップ技術でコンタクト接触接続された表面波(OFW) - フィルタにおいて、極めて高い周波数の通過領域のもとで、即ち、通常、ほぼ2×2mm²より小さいチップ寸法のもとで、ベースプレートとチップとの間の相応の空間の非アンダーフィル状態にも拘わらず、温度変化負荷のもとで十分な安定性が与えられる。

[0004]

前記の認識に基づく本発明の課題とするところは、高価なPROTECーカプ セル化を使わずに済ますことができ、而も、優れた表面波(OFW) - 素子、コ ンポーネントを作製することができる方法を提供することにある。

[0.0.05]

前記課題は、本発明によれば、次のようにして解決される、即ち、冒頭に述べた形式の方法において、ベースプレートに細分化可能な支持体板に、ベースプレート一領域にて、導体路ないしプリント配線を備え、チップを、ベースプレート一領域ごとに、それの導体路ないしプリント配線にフリップチップ技術でコンタクト接触接続し、カバーシートを、殊に金属シート又は金属被覆されたプラスチックシートをチップを備えた支持体板上へ被着し、カバーシートを、次のように処理する、例えばプリントないし加圧一及び熱処理する、即ち、支持体板のほうに向いたチップ面を除いて、当該のカバーシートは、各チップを包み込み、チップ間の領域にてベースプレート上に載置されるように、支持体板は、個々の表面波(OFW) ーコンポーネントに分離されるようにしたのである。

[0006]

本発明の発展形態がサブクレームに記載されており、また、図及び明細書の記載から明らかである。

[0007]

図1は、本発明により使用される支持体板を部分的に破断して示す平面図である。

[0008]

図2は、本発明の方法によりチップの装備された支持体板の第1の実施例を部 分的に破断して示す断面図である。

[0009]

図3は、本発明の方法により作製された表面波 (OFW) -フィルタの第2の 実施例を同様に部分的に断面して示す断面図である。

[0010]

ここで、同じ部分には、同じ参照番号が付されている。

[0011]

最初に述べた方法では、分断線B-B'及びC-C'に沿ってベースプレート 2-図3参照-に分離可能な支持体板10、例えばセラミック-またはプラスチ ック板が夫々ベースプレート領域Aにて、図中示してない導体路ないしプリント 配線を施され、導体路は、通常、後面側のベースプレート領域にコンタクト接触 接続される。有利には、導体路ないしプリント配線の被着と同時に、支持体板1 0はベースプレート寸法に相応してろう付け可能な金属ラスタ5で被着され、以 降ベースプレート領域Aごとに、1つのチップ1が、バンプ6を用いてフリップ チップ技術でそれの導体路にコンタクト接触接続される。

[0012]

さらに、チップ装備された支持体板10上には、カバーシート、即ち適当な厚さ及び延伸性の金属シート3が被着され、例えばオートクレープ(加圧がま)にて、または真空下で、加圧一及び熱処理され、ここで、支持体板10の方に向いたチップ面を除いて、当該のカバーシートは、各チップ1を包み込み、チップ1間の領域にて金属ラスタ5上に当接載置されており、この金属ラスタ5に、ろう付け可能な金属フレームに沿ってろう付けされている。

[0013]

金属ラスタ5に沿っての超音波作用印加による金属シート3のそのような処理をすることにより、金属シート3は、各チップ1にいわばキャップ状のケーシングとして密着し、このキャップ状のケーシングは、それの端縁3aを以て、金属フレーム5ないし支持体板10上に装着される。

[0014]

シートとベースプレートとの間でハーメチックシールによる密封がなされないものとすると、金属シート3の代わりに、場合により電磁的遮蔽のため金属被覆のなされたプラスチックシート4ー図3参照-を使用でき、このプラスチックシート4は、B状態における接着剤材料から成るか、又は、支持体板10の方に向いた表面に接着剤を被覆される。このシートーこれも亦、オートクレーブ(加圧がま)にて加圧ー、加熱処理を受け得るーは、チップをハーメチックシールで包囲する。猶、プラスチックシートの場合金属フレーム5は不要であるので、各"プラスチックーケーシング"の端縁4aは、支持体板10上、ないし、ベース板2上に直接当接装着される。

[0015]

金属-又はプラスチックシート3, 4を、前以って、ベースプレート2により 定まる網目ラスタ寸法でキャップ状に深絞りし、その部分的に深絞りされたシートを、チップの装備された支持体板10上へ折返し、その後、ソノシートは前述 のように、それの支持体板10上に載っている領域3a, 4aを以て支持体板1 0に連結、結合されるようにすると好適であることが判明している。この手法は 、殊に、収縮のない、又は、収縮のわずかな支持体板にとって大きな重要性がある。

[0016]

そのように形成されたケーシングは、図2中破線(領域7参照)で示すように、 、鋳込み又はコーティングし、例えばエポキシ樹脂により、さらに安定化され、 付加的にハーメチックシールで金属外とうで封隙され得る。

[0017]

さらに、金属-及びプラスチックシート3ないし4の外面及び/又は内面上に部分的に、ダンピング減衰マスを被着でき、このダンピング減衰マスは、場合により鋳込み又はコーティングマス7と共働して、障害的な容積、体積波を減衰するように適合調整される。

[0018]

減衰ダンピングマスとして、殊に充填されたエポキシ樹脂、例えば充填成分と してSiO2、W、WO3又はAgを有するものが適する。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明により使用される支持体板を部分的に破断して示す平面図。

【図2】

本発明の方法によりチップの装備された支持体板の第1の実施例を部分的に破断して示す断面図。

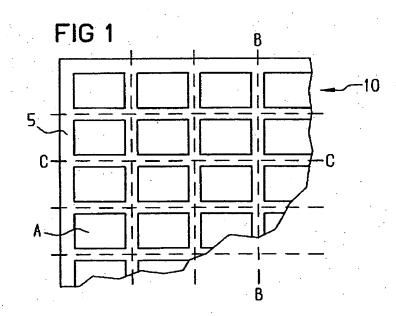
【図3】

本発明の方法により作製された表面波(OFW)-フィルタの第2の実施例を 同様に部分的に断面して示す断面図。

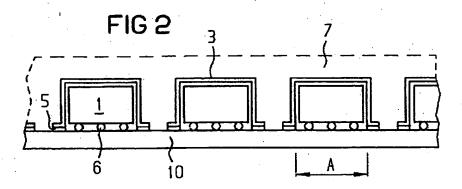
【符号の説明】

- 1 チップ
- 2 ベースプレート
- 3 金属シート
- 3 a 端縁
- 4 プラスチックシート
- 5 金属ラスタ
- 6 バンブ
- 10 支持体板

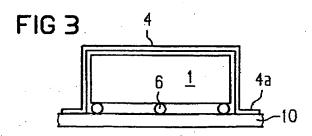
[図1]



【図2】



[図3]



【手続補正書】特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書

【提出日】平成12年2月8日(2000.2.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子コンポーネントの作製方法において、

ベースプレート (2) に細分化可能な支持体板 (10) に、ベースプレート (2) 一領域 (A) にて、プリント配線ないし導体路を備え、チップ (1) を、ベースプレート 一領域 (A) ごとに、それのプリント配線ないし導体路にフリップ チップ技術でコンタクト接触接続し、カバーシートを、チップを備えた支持体板 (10) 上へ被着し、

カバーシートとして、Bー状態における接着剤材料から成るプラスチックシート (4)を使用し、カバーシートを、プリントないし加圧—及び熱処理し、その結果、支持体板 (10)のほうに向いたチップ面を除いて、当該のカバーシートは、各チップ (1)を包み込み、チップ (1)間の領域にてベースプレート (2)上に当接載置されるようにし、支持体板 (10)は、個々の表面波 (OFW)ーコンポーネント (1、2)に分離されるようにしたことを特徴とする電子コンポーネントの作製方法、例えば、音響表面波で動作する表面波ーコンポーネントの作製方法。

【請求項2】 カバーシート(4)は、金属被覆されることを特徴とする請求項1記載の方法。

【請求項3】 カバーシート(4)は、支持体板(10)のほうに向いた面上に接着剤被覆を施されることを特徴とする請求項1又は2記載の方法。

【請求項4】 カバーシートは、あらかじめ、ベースプレート (2) により 定まる網目スクリーン尺度にて、キャップ状に深しぼりされ、チップの装備され た支持体板 (10) 上へ折り返され、それの、支持体板 (10) 上へ当接載置さ れている領域を以て支持体板(10)に結合されるようにしたことを特徴とする 請求項1から3項までのうち何れか1項記載の方法。

【請求項5】 カバーシートを、プリントないし加圧 (Druckbehandlung) 一及び熱処理によりチップ (1) 及び支持体板 (10) 上へ被着するようにしたことを特徴とする請求項1から4項までのうち何れか1項記載の方法。

【請求項6】 プリントないし加圧-及び熱処理を真空下で行うことを特徴とする請求項5項記載の方法。

【請求項7】 カバーシートとしてセラミック又はプラスチック板を使用することを特徴とする請求項1から6項までのうち何れか1項記載の方法。

【請求項8】 支持体板(10)として、両側にてプリント配線ないし導体 路で被覆されたコンタクト接触接続されたセラミック又はプラスチック板を使用 することを特徴とする請求項7項記載の方法。

【請求項9】 カバーシートは、チップ (1) を包み込みの後、プラスチックで鋳込み、又は、コーティングせしめられることを特徴とする請求項1から8項までのうち何れか1項記載の方法。

【請求項10】 セラミック又はプラスチックシート (3;4)の外面及び /又は内面上に、減衰ダンピングマスから成る多層配列体を被着し、該多層配列 体は、場合により、鋳込みプラスチックーマス、又は、コーティングマスと共働 して障害的な音響容積体積波を減衰することを特徴とする請求項1から9項まで のうち何れか1項記載の方法。

【請求項11】 減衰ダンピングマスとして充填されたエポキシ樹脂を使用することを特徴とする請求項10項記載の方法。

【請求項12】 SiO2、W、WO3又はAgで充填されたエポキシ樹脂を使用することを特徴とする請求項11項記載の方法。

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT Inter-actional Application No PCT/DE 99/00307 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT WATTER IPC 6 H03H9/05 H03H9/10 HQ3H9/25 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched plassification system followed by classification symbole: IPC 6 HO3H HO1L HO5K Occumentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT ners, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. EP 0 840 369 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO) 6 May 1998 (1998-05-06) P,X 1-3,5-7, 9,11-13, 15,16 page 77, line 39 - line 50; figure 9 page 79, line 6 - line 14; figure 11 page 80, line 29 - line 43; figure 14 page 85, line 20 - line 24; figure 16 page 89, line 9 - line 14; figure 26D page 91, line 8 - line 18; figure 31 page 91, line 8 - line 18 P,Y 10 4,8,14, P,A 17 & WO 97 02596 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO; FURUKANA OSAMU (JP); CHISONA HITOSHI 1-3.5-7. X. 9,11-13, (JP)) 23 January 1997 (1997-01-23) 15,16 10 4,8,14. 17 -/--Further documents are listed in the continuation of box C. X Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents : later document published after the international filling data or priority data and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the ocument defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance To earlier document but published on or after the international stiling date "L" Gocument which may show doubts on priority claim(a) or which is cled to establish the publication date of enrother citation or other special teason (as epocified) document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to trache an inventine step when the document is combined with one or more other such document, a cuch combination being obvious to a person cidibed in the ed. document referring to an eral disclosure, use, exhibition or other masses "P" document published prior to the international filing date but been than the criently date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international season report 29/07/1999 22 July 1999 Name and making address of the ISA Aumograd officer

Form PCTASA/210 (second sheet) july 1992)

European Patent Office, P. B. 5018 Patentinan 2 NL - 2281 HY Filbrith Tol. (431-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fac: (+31-70) 340-3016

Polesello, P

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/DE 99/00307

•		FCI/UE 99	PC170E 99700307		
C.(Cantinu	RIGGI DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category *	Citation of decument, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to daim No.		
r	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 005, 30 May 1997 (1997-05-30)	•	10		
	-& JP 09 008596 A (KOKUSAI ELECTRIC CO LTD), 10 January 1997 (1997-01-10) abstract				
(DE 31 38 743 A (SIEMENS AG) 7 April 1983 (1983-04-07)		1-4,9, 12,13,15 8,14,16,		
	page 8, line 1 - line 15; figures 1,2 page 10, line 28 - line 32		17		
Ą		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Υ	US 5 410 789 A (NOTO KAZUYUKI ET AL) 2 May 1995 (1995-05-02) column 5, line 7 - line 23; figures 2,7,13		8,14,16, 17		
٠.	column 5, line 52 - line 68 column 6, line 27 - line 35	:			
Ý X	EP 0 637 871 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) B February 1995 (1995-02-08) column 5, line 22 - line 47; figures 1,3-6; examples 1,3-6	· ·	1,6,7, 12,13,15 8-11,14, 16,17		
x .	WO 97 45955 A (SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS : PAHL WOLFGANG (DE); KRUEGER HANS (D) 4 December 1997 (1997-12-04) page 2, line 30 - line 37; figures 1,2		1,6,7, 12,13		
A	page 5, line 4 - line 20		8-11		
A	EP 0 794 616 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 10 September 1997 (1997-09-10) abstract; figures 16,17 column 22, line 15 - line 42		1,6,12, 13,15		
A	US 5 540 870 A (QUIGLEY PETER A) 30 July 1996 (1996-07-30) column 2, line 14 - line 18	•	5		
٠					
		. 4.			

Ferm PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1920

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent femily members

Inter: ...oned Application No PCT/DE 99/00307

					1 1 0 17	00 /27 0250.
	document earch report		Publication date		stent family nember(a)	Publication date
EP 08	40369	A	06-05-1998	CN	1194058 A	23-09-1998
LI GO	40,302	•	00 00 1335	MO	9702596 A	23-01-1997
JP 09	008596	Α .	10-01-1997	NONE		
DE 31	38743	A	07-04-1983	NONE		
IIS 54	10789	A	02-05-1995	JP	6152292 A	31-05-1994
	20.05			JP	6152293 A	31-05-1994
				JP	6303069 A	28-10-1994
EP 06	37871	Α	08-02-1995	DE	69415235 D	28-01-1999
				0E	69415235 T	20-05-1999
				JP	7099420 A	11-04-1995
				NO	942926 A	07-02-1995
				. US	5459368 A	17-10-1995
WO 97	45955	A .	04-12-1997	CA	2255961 A	04-12-1997
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			; EP	0900477 A	10-03-1999
EP 07	94616	A	10-09-1997	JP ·	10270975 A	09-10-1998
US 55	40870	Α	30-07-1996	US	5437899 A	
			_	DE	69321050 D	
				DE	69321050 T	
				EP	. 0579163 A	
				JP	6182882 A	
				us	5580626 A	03-12-199

Forth PCT/ISAQ10 (patent family arrive) (Ally 1992)

フロントページの続き

(72)発明者 ペーター デンマー ドイツ連邦共和国 ミュンヘン ベルテレ シュトラーセ 24 Fターム(参考) 5J097 AA24 HA04 JJ04 KK10 5J108 CC04 EE03 EE19 GC03 GC05 GC08 GC09 GC15 GC16 GC18

KKO4 MMO2 MMO3